## 19日本国特許庁

# 公開特許公報

①特許出題公開

昭53—39068

⑤Int. Cl.²H 01 L 23/12

H 01 L 23/48

識別記号

發日本分類 99(5) C 21 庁内整理番号 7357-57 ④公開 昭和53年(1978) 4月10日

発明の数 3 審査請求 未請求

(全 4 頁)

邻半導体装置

邻特

願 昭51-113131

位発 明 者 永山義治

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場內

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

心発 明 者 春日和雄

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

创出 願。人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5.

番1号

①代 理 人 弁理士 蒋田利幸

明 48 48

発明の名称 半導体装置

特許請求の範囲

1. 半導体ペレットを多重に重ね、球状電電を介 して相互に接続してなるととを特徴とする半導体、 装置。

2. 大面積の半導体ペレットに小面積の半導体ペレットを重ね球状電極を介して相互に接続してなることを特徴とする半導体装置。

3. 長方形の半導体ペレットが交叉するように球 状電心を介して多重に重ねられてなるととを特徴 とする半導体装置。

発明の詳細な説明

本発明は灾装密度を高くした半導体装置の構造に関するものである。

半導体装置の実装形式としてはリードフレーム 等の支持基板に半導体ペレットを固定し半導体ペレット表面の電極と対応リード間をワイヤで接続 した構造又は配線を形成した基板上にペレットを 対向させ球状電標を介して接続する、いわゆる CCB方式が従来より多く採用される。

このような半導体装置を高密度に実装するためには、配線蒸板や支持蒸板等になるべく多数の半導体ペレットを近接して平面的に固定し、半導るがよいが、ペレット間をワイヤスは配線形により接続するの間をワイヤで接続する場合には見かれて、又、配路によりを軽する。又、一つの支持素板によりには配線が上げない。というに組織が上げる場合には配線の配置がして、一つの支持素板に基がよックに問題が生ずる。又、一つの支持素板に基がよックに問題が生ずる。又、一つの支持素板に基がある。と、実際上高密度化が困難であった。

本祭明は上記を考慮してなされたもので、その 目的は高密度実装できる半導体装置を提供するも のである。

上記目的を達成するための本発明は、半導体ペレットを多重に重ね球状電極を介して相互に接続してなることを特徴とするもので、以下本発明を詳細に説明する。

#### 突筋例 1

第1回は本発明の一実施例の半導体装置で、支持差板の周辺にそつてリードが植設されたステム を用いた半導体装置を示するのである。

回図に示すように、1は円板状のステム(支持 差板)で、その周辺にそつてリード2が多数植設 され、とのステム1の中心部には大面積(大寸法) の半導体ペレット3が半田ろう村又は金ーS!共 晶合金を介して接続固定されている。との半導体 ペレット3上面には、第2図に示すように球状電 値4が配置されている。との大面積のペレット3 の上に他の小面積(小寸法)の半導体ペレット5 が重ねられ、前記球状電医4を介して相互に接続 固定されている。

そして、大面板の半導体ペレット3の魔辺にそ つて設けた電極パッド6とステム上の対応リード 2との間を金又はアルミニウム細線等のワイヤ7 で接続してある。

とのような構造によれば、一つの半導体ペレットが球状電衝を介して極めて近接した状態で他の

配級層 8 上面には大面積の半導体ペレット 3 が素子形成面を下側に対向させ比較的大寸法の球状電極 9 を介して差板に接続固定されている。そして この半導体ペレット 3 の素子形成面質には、図に示すように比較的小寸法の球状電極 4 が配置され、他の小面積の半導体ペレット 5 を抱くように重ねて上記球状電極 4 を介して接続固定構造になつている。

との実施例の場合、フイヤは全然使用しないか ち、ワイヤだれによるショートは全くない。なお、 小面積半導体ペレットを大面積半導体ペレットを 便つて保護することで、機械的強度が大となる。 実施例 3

第4回は本発明の他の実施例の半導体装置で、 支持基板上に半導体ペレットを複数個固定し、そ の上面に他の半導体ペレットを設けた何である。

との半導体装置は、周辺にそつてリード2が多数複数されたステム1の上面に長方形の半導体 マレット3を素子(電極)形成面を上にして設い個(3個)並べ底面でありは又は金ーシリコン共品

半導体ペレットに結合するため、配線ネックやスペース的に問題がなくなり小さいスペースに比較的大寸法の半導体ペレットを多数実装でき高密度化を可能とする。

また、この場合、大面積の半導体ペレットに小面積の半導体ペレットが固定されていることから、小さい半導体ペレットが大きい半導体ペレットに 保護される形となり 根域的強度が大となるとと 部分に 電極パッドを 設け ヤナ の あいまり ードとの 周囲 に近接してステム上にリードが配置されているから、これらの間を接続するワイヤのだれによるショートが少ない。

#### 実施例 2

第3図は本発明の他の実施例の半導体装置で、 支持基板を配線基板とした半導体装置を示すものである。

同図に示すように、1は配線基板で、絶線基板 上に配線層8を印刷的に設けたものである。との

合金層を介して固定し、その上面に交叉するより に他の長方形状の半導体ペレット 5 を重ねて球状 電極を介して接続してある。この例において前記 実施例と同様の理由で高密度化した集積度の高い 半導体装置が得られる。また、交叉して重ねられ た下側の半導体ペレットのあいている部分に電極 パッドを設けることができステム上の外部リード とのワイヤ接続が容易となる。

### 突炸例 4

第5図は本発明の他の実施例で、半導体ペレットをピラミッド状に重ねて実装した例である。

この半導体装置は配線層 8 が設けられた配線器 板1上に大面製の半導体ペレット 3 を設置し、こ のペレット上にこれよりも小面積の半導体ペレッ ト5 を重ね、さらにその上に小面積の半導体ペレ ット10 を重ねそれらの間を球状電極くで接続し たものである。

との場合は半導体ペレットを3重に重ねることから、より高密度化した集積度の高い半導体装置が得られる。

1.李建加

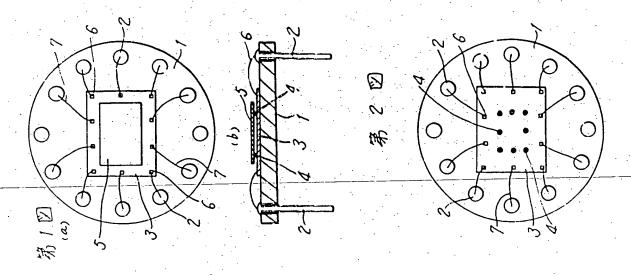
本発明は上記実施例に限定されるものでなく、 例えば同<del>じた</del>面積、同寸法の半導体ペレットを球 さればら 状電極を介して多重に設けるようにしてもよく、 また、支持基板としてはリードフレームを使用し 樹脂封止するタイプの半導体装置であつてもよい。

第1図は本発明の一実施例を示すもので、(A)は 平面図、(A)はその従断面図、第2図は本拠別の一 実施的の上部の半導体ペレットを取り除いた単園 図、第3図乃至第5回はそれぞれ本発明の他の実 施例で、第3図、第5図は断面図を示し、第4図 は平面図を示す。

図面の簡単な説明

1 ・・支持基拠、2 ・・リード級、3,5,10 ・・半導体ペレット、4 ・・球状電標、6 ・電 低パッド、7 ・・ワイヤ、8 ・・配線層、9 ・・ 大きな球状電極。

代理人 弁理士 海田 利 軟



第3四

